PUB-NO:

WO009733368A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: WO 9733368 A1

TITLE:

SURFACE ACOUSTIC WAVE ELEMENT AND PORTABLE

TELEPHONE SET

USING THE SAME

PUBN-DATE:

September 12, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME:

COUNTRY

SHIMIZU, YASUTAKA NISHIKATA, ATSUHIRO TONAMI, SHIGETAKA

N/A N/A

JΡ

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SANYO ELECTRIC CO SHIMIZU YASUTAKA

JΡ JΡ

APPL-NO:

JP09700670

APPL-DATE:

March 4, 1997

PRIORITY-DATA: JP05180896A (March 8, 1996)

INT-CL (IPC): H03H009/145, H03H009/25 , H03H009/64

EUR-CL (EPC): H03H009/02

ABSTRACT:

<CHG DATE=19971104 STATUS=O>A surface acoustic wave element comprising

electrodes for propagating surface acoustic waves formed on a piezoelectric

substrate made of lithium niobate or lithium tantalate. When the cut

surface acoustic wave propagating direction of the piezoelectric substrate made

of lithium niobate are expressed by Euler angles (phi , theta , psi) and a

range substantially equivalent to the angles, the phi , theta and psi

are

respectively set at 0-86 DEG or 95-180 DEG , 73-118 DEG , and 0-44 DEG . In

addition, when the cut face and surface acoustic wave propagating direction of

the piezoelectric substrate made of lithium tantalate are expressed by **Euler**

angles (phi , theta , psi) and a range substantially equivalent to
the

angles, the phi , theta and psi are respectively set at 0-87 DEG or 91-180 DEG

, 80--120~DEG , and 0--44~DEG . Therefore, a high-performance surface acoustic

wave element can be obtained.

世界知的所有権機關 際 事 務 局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 H03H 9/145, 9/25, 9/64

(11) 国際公開番号 A1

WO97/33368

(43) 国際公開日

1997年9月12日(12.09.97)

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/00670

(22) 国際出願日

1997年3月4日(04.03.97)

(30) 優先権データ

特願平8/51808

1996年3月8日(08.03.96)

JР

(71) 出願人

三洋電機株式会社(SANYO ELECTRIC CO., LTD.)[JP/JP] 〒570 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 Osaka, (JP)

(71) 出願人;および

(72) 発明者

清水康敬(SHIMIZU, Yasutaka)[JP/JP]

〒154 東京都世田谷区梅丘3丁目1番10号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者

西方敦博(NISHIKATA, Atsuhiro)

〒157 東京都世田谷区給田2-21-10 Tokyo, (JP)

當波茂孝(TONAMI, Shigetaka)

〒930 富山県富山市曙町3-10 北電曙寮315 Toyama, (JP)

(74) 代理人

弁理士 西岡伸泰(NISHIOKA, Nobuyasu)

〒542 大阪府大阪市中央区高津1丁目9番10号

マルコーインテリジェンスピル406号室 Osaka, (JP)

(81) 指定国 CA, CN, KR, SG, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

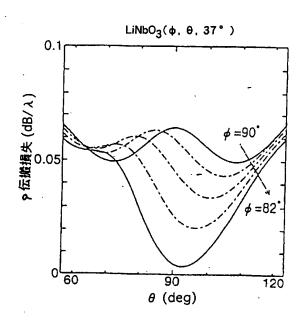
添付公開書類 国際調査報告書

SURFACE ACOUSTIC WAVE ELEMENT AND PORTABLE TELEPHONE SET USING THE SAME (54) Title:

(54)発明の名称 弾性表面波案子及びこれを用いた携帯電話機

(57) Abstract

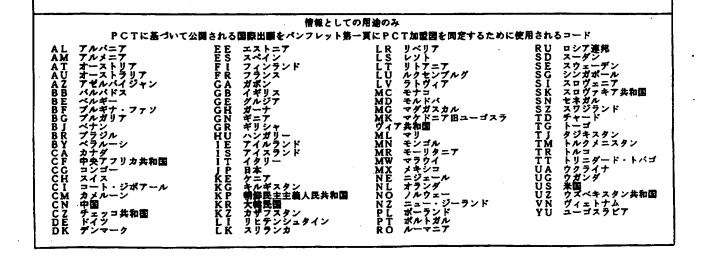
A surface acoustic wave element comprising electrodes for propagating surface acoustic waves formed on a piezoelectric substrate made of lithium niobate or lithium tantalate. When the cut face and surface acoustic wave propagating direction of the piezoelectric substrate made of lithium niobate are expressed by Euler angles (ϕ, θ, ψ) and a range substantially equivalent to the angles, the ϕ , θ and ψ are respectively set at 0-86° or 95-180°, 73-118°, and 0-44°. In addition, when the cut face and surface acoustic wave propagating direction of the piezoelectric substrate made of lithium tantalate are expressed by Euler angles (ϕ , θ , ψ) and a range substantially equivalent to the angles, the $\phi,\,\theta$ and ψ are respectively set at 0-87° or 91-180°, 80-120°, and 0-44°. Therefore, a high-performance surface acoustic wave element can be obtained.



propagation loss (dB/k)

(57) 要約

本発明の弾性表面波素子においては、ニオブ酸リチウム或いはタンタル酸リチウムからからなる圧電基板上に、弾性表面波を伝搬させるための電極が形成されている。ニオブ酸リチウムからなる圧電基板については、該圧電基板のカット面及び弾性表面波伝搬方向を、オイラー角表示で(ϕ , θ , ψ)及びこれと実質的に等価な範囲とするとき、 ϕ を0°~86°或いは95°~180°、 θ を73°~118°、 ϕ を0°~44°の範囲に設定する。又、タンタル酸リチウム基板については、該圧電基板のカット面及び弾性表面波伝搬方向を、オイラー角表示で(ϕ , θ , ψ)及びこれと実質的に等価な範囲とするとき、 ϕ を0°~87°或いは91°~180°、 θ を80°~120°、 ϕ 0°~44°の範囲に設定する。これによって、高性能の弾性表面波素子を実現することが出来る。



明細書

弾性表面波素子及びこれを用いた携帯電話機

技術分野

本発明は、ニオブ酸リチウム或いはタンタル酸リチウムを圧電材料とする弾性 5 表面波素子の技術分野に関するものである。

背景技術

10

携帯電話機等の通信機器においては、共振器フィルター、信号処理用遅延線等の回路素子として、弾性表面波素子が広く応用されている。弾性表面波素子は、例えば圧電性を有する基板の表面に簾状の電極や、格子状の反射器を形成し、電気信号と弾性表面波の相互の変換を行なう。

一般に、弾性表面波素子の圧電基板に於いては、電気機械結合係数が大きいこと、伝搬損失が小さいこと等が要求される。

ところで、近年の通信機器の髙周波化に伴って、ギガヘルツ帯で使用可能な弾性表面波素子へのニーズが高まっている。弾性表面波素子の中心周波数 f Oは、弾性表面波の伝搬速度 V と電極指周期 L (= 波長 λ) との関係で次式によって表わされる。

(数式1)

f 0 = V / L

従って、弾性表面波素子の高周波化に対応するには、高い伝搬速度(位相速度) 20 Vが得られる圧電基板を開発する必要がある。これには、ダイヤモンドの様な硬質の基板材料を用いる方法と、所謂漏洩弾性表面波を利用する方法とがある。

漏洩弾性表面波は、弾性体の深さ方向にエネルギーを放射しながら表面を伝搬する弾性波であって、使用する弾性体の表面のカット面や弾性表面波伝搬方向を適切に選択することによって、伝搬損失を小さくし、更に、レイリー(Rayleigh)

25

波よりも高い伝搬速度を実現することが可能である。

漏洩弾性表面波を用いた弾性表面波素子としては、水晶LSTカット、ニオブ酸リチウム(LiNbO₃)の41°Y-Xカット、64°Y-Xカット、及びタンタル酸リチウム(LiTaO₃)の36°Y-Xカットが知られている(清水康敬「弾性表面波材料の伝搬物性と利用の現状」電子情報通信学会論文誌A Vol. J76-A. No. 2, pp129-137, 1993)。

又、四硼酸リチウム(Li₂B₄O₇)基板においては、速い横波の位相速度を超える漏洩弾性表面波が報告されている(佐藤隆裕、阿部秀典「四硼酸リチウム基板における縦波型リーキー波」1994年電子情報通信学会春季大会予稿集)。この漏洩弾性表面波の位相速度は、縦波の位相速度に近いので縦波型リーキー波と呼ばれている。

更に、任意のカット面を有するニオブ酸リチウム基板を伝搬する漏洩弾性表面 被については既に報告されている(清水康敬、村上淳司「LiNbO₃基板漏洩弾 性表面波の特性と新カット」電子通信学会論文誌 C Vol. J69-C, No. 10, pp1309-13 18, 1986)。

そこで本発明者等は、従来のタンタル酸リチウム基板及びニオブ酸リチウム基板で得られる位相速度は約4400m/sであって、更に高い位相速度のカット面及び弾性表面波伝搬方向が存在する可能性があると考え、タンタル酸リチウム基板及びニオブ酸リチウム基板における漏洩弾性表面波の伝搬特性を、カット面及び弾性表面波伝搬方向を種々に変えることによって理論的に研究した。この結果、2つのタイプの漏洩弾性表面波、即ち、遅い横波と速い横波との間の位相速度を持つ第1漏洩表面波(First Leaky Wave)と、速い横波を越える位相速度を持つ第2漏洩表面波(Second Leaky Wave)を発見し、タンタル酸リチウム基板においては約6000m/sを越える位相速度、ニオブ酸リチウムにおいては約7000m/sを超える位相速度が得られるカット面及び弾性表面波伝搬方向を見出した(第15回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム講演予稿集、

20

平成6年、185~186頁)。

先ず、図15に基づいて、カット面及び弾性表面波伝搬方向を特定するためのオイラー角 (ϕ, θ, ϕ) について説明する。

図示の如く結晶軸をX、Y、Zとするとき、Z軸を中心としてX軸をY軸側へ角度 ϕ だけ回転させて、これをA1軸とする。次にA1軸を中心としてZ軸を反時計回りに角度 θ だけ回転させ、これをA2軸とする。このA2軸を法線としてA1軸を含む面方位でカットし、基板とする。そして、該面方位にカットした基板において、A2軸を中心としてA1軸を反時計回りに角度 ϕ だけ回転させた軸をA3軸とし、このA3軸を弾性表面波伝搬方向とする。このとき、カット面及び弾性表面波伝搬方向をオイラー角 (ϕ, θ, ϕ) と表示するのである。

以下、図11万至図14に基づき、上記研究について具体的に説明する。尚、弾性表面波素子の特性評価においては、従来より知られている一般的な解法(例えば、J.J. Campbell, W.R. Jones, "A Method for Estimating Optimal Crystal Cuts and Propagation Directions for Excitation of Piezoelectric Surface Waves", IEEE transaction on Sonics and Ultrasonics, vol. SU-15, No. 4, pp209-217, (1968)参照)を採用し、コンピュータシミュレーションによって、位相速度、電気機械結合係数及び伝搬損失を算出した。

そして、最適なカット面及び弾性表面波伝搬方向については、実際に弾性表面 波素子を試作して、その特性を調べたところ、シミュレーション結果と符合する 測定値が得られた。これによって、コンピュータシミュレーションの妥当性が裏 付けられる。

図11及び図12は、9ン9ル酸リチウム基板の $(90^\circ, 90^\circ, \phi)$ カットにおいて、表面が電気的開放(open)及び電気的短絡(short)の両場合について、第2 漏洩表面波の伝搬特性を角度 ϕ の関数として表わしたものである。

25 図11に示す如く、第2漏洩表面波の位相速度は、表面が開放、短絡の何れの 場合にも約6000m/sと、レイリー波の約2倍の高い位相速度を有し、縦波 (Longitudinal)の位相速度に非常に近くなっている。

図12は、電気機械結合係数及び1波長当たりの伝搬損失を表わしており、図示の如く、 ϕ が31°にて、電気機械結合係数 K^2 は最大値2.14%となっている。又、表面が電気的開放の場合における伝搬損失は、電気的短絡の場合における伝搬損失よりも非常に小さい。そして、表面が開放及び短絡の両場合において、伝搬損失は、 ϕ が164°にて略零となっている。

図13及び図14は、ニオブ酸リチウム基板の $(90^\circ, 90^\circ, \phi)$ カットにおいて、表面が電気的開放及び電気的短絡の両場合について、第2漏洩表面波の伝搬特性を角度 ϕ の関数として表わしたものである。

- 10 図13に示す如く、第2漏洩表面波の位相速度は約7000m/sと、極めて 高速であり、レイリー波の位相速度の約2倍となっている。又、第2漏洩表面波 の位相速度は、電気的開放の場合と電気的短絡の場合で異なる変化を示しており、 4が37°では約500m/sの違いがあり、この結果、大きな機械電気結合係 数が得られる。
- 15 図14は、電気機械結合係数及び1波長当たりの伝搬損失を表わしており、図示の如く、φが37°にて、電気機械結合係数Κ²は最大値12.9%と、大きな値となっている。又、表面が電気的開放の場合における伝搬損失は、電気的短絡の場合における伝搬損失よりも非常に小さい。そして、表面が開放及び短絡の両場合において、伝搬損失は、φが164°にて略零となっている。
- 20 以上の結果から、本発明者等は、タンタル酸リチウム基板については、(90°,90°,φ)カットが望ましく、(90°,90°,31°)カットが更に望ましいと報告している。又、ニオブ酸リチウム基板については、(90°,90°,φ)カットが望ましく、(90°,90°,37°)カットが更に望ましいと報告している。
- 25 しかしながら、上記研究においては、伝**撥**損失について十分な研究が為されて おらず、伝**搬**損失が更に少ないカット面及び弾性表面波伝**搬**方向が存在する可能

性がある。

本発明の目的は、ニオブ酸リチウム基板及びタンタル酸リチウム基板において、 従来と同程度の高い位相速度及び大きな電気機械結合係数を維持して伝搬速度を 減少させることが出来るカット面及び弾性表面波伝搬方向を見出し、これによっ て高性能の弾性表面波素子及びこれを用いた携帯電話機を提供することである。 発明の開示

本発明に係る第1の弾性表面波素子は、ニオブ酸リチウムからなる圧電基板上に、弾性表面波を伝搬させるための電極を形成した弾性表面波素子に於いて、該圧電基板のカット面及び弾性表面波伝搬方向を、オイラー角表示で(ϕ , θ , ϕ) 及びこれと実質的に等価な範囲とするとき、 ϕ 、 θ 及び ϕ を下記数式2の範囲に設定したことを特徴とする。

(数式2)

10

25

 $0\,^{\circ}$ $\leq \phi \leq 8\,6\,^{\circ}$ 、或いは9 $5\,^{\circ}$ $\leq \phi \leq 1\,8\,0\,^{\circ}$

 $73^{\circ} \leq \theta \leq 118^{\circ}$

15 $0^{\circ} \leq \phi \leq 4.4^{\circ}$

望ましくは、 ϕ 、 θ 及び ϕ は下記数式3の範囲に設定される。

(数式3)

0° $\leq \phi \leq 8$ 3°、或いは9 8° $\leq \phi \leq 1$ 8 0°

 $83^{\circ} \le \theta \le 105^{\circ}$

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 3.8^{\circ}$

上記第1の弾性表面波素子に於いては、ニオブ酸リチウム基板の $(0^\circ \le \phi \le 86^\circ$, $73^\circ \le \theta \le 118^\circ$, $0^\circ \le \phi \le 44^\circ$)カット及びニオブリチウム基板の $(95^\circ \le \phi \le 180^\circ$, $73^\circ \le \theta \le 118^\circ$, $0^\circ \le \phi \le 44^\circ$)カットにおいて、位相速度及び電気機械結合係数は従来と同程度の値が得られ、然も伝搬損失は0.05 d B / λ 以下と小さい値が得られる。

又、(0° $\leq \phi \leq 83$ °, 83° $\leq \theta \leq 105$ °, 0° $\leq \phi \leq 38$ °)カット及

びニオブリチウム基板の(98° $\leq \phi \leq 180$ °, 83° $\leq \theta \leq 105$ °, 0° $\leq \phi \leq 38$ °)カットにおいて、伝搬損失は0.02dB/ λ 以下と更に小さい値が得られる。

本発明に係る第2の弾性表面波素子は、タンタル酸リチウムからなる圧電基板上に、弾性表面波を伝搬させるための電極を形成した弾性表面波素子に於いて、該圧電基板のカット面及び弾性表面波伝搬方向を、オイラー角表示で(ϕ , θ , ϕ) 及びこれと実質的に等価な範囲とするとき、 ϕ 、 θ 及び ϕ を下記数式4の範囲に設定したことを特徴とする。

(数式4)

 $0^{\circ} \le \phi \le 87^{\circ}$ 、或いは $91^{\circ} \le \phi \le 180^{\circ}$

 $8.0^{\circ} \le \theta \le 1.2.0^{\circ}$

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 4.4^{\circ}$

望ましくは、 ϕ 、 θ 及び ϕ は下記数式5の範囲に設定される。

(数式5)

15

25

0° ≤φ≤85°、或いは93°≤φ≤180°

 $8.7^{\circ} \le \theta \le 1.1.4^{\circ}$

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 3.6^{\circ}$

上記第2の弾性表面波素子に於いては、タンタル酸リチウム基板の $(0^\circ \le \phi \le 87^\circ$, $80^\circ \le \theta \le 120^\circ$, $0^\circ \le \phi \le 44^\circ$)カット及びタンタル酸リチウム基板の $(91^\circ \le \phi \le 180^\circ$, $80^\circ \le \theta \le 120^\circ$, $0^\circ \le \phi \le 44^\circ$)カットにおいて、位相速度及び電気機械結合係数は従来と同程度の値が得られ、然も伝搬損失は0.005 d B / λ 以下と小さい値が得られる。

又、タンタル酸リチウム基板の $(0^\circ \le \phi \le 85^\circ$ 、 $87^\circ \le \theta \le 114^\circ$ 、 $0^\circ \le \phi \le 36^\circ$)カット及びタンタル酸リチウム基板の $(93^\circ \le \phi \le 180^\circ$ 、 $87^\circ \le \theta \le 114^\circ$ 、 $0^\circ \le \phi \le 36^\circ$)において、伝搬損失は0.002 d B / λ 以下の更に小さい値が得られる。

本発明によれば、ニオブ酸リチウム基板及びタンタル酸リチウム基板においてカット面及び弾性表面波伝搬方向を適切に設定することにより、従来と同程度の高い位相速度及び大きな電気機械結合係数を維持して、伝搬損失を減少させることが出来る。

5 図面の簡単な説明

図1は、 $(\phi, \theta, 3.7^\circ)$ カットのニオブ酸リチウム基板を有する弾性表面波素子の伝搬損失についての特性を表わすグラフである。

図2は、(φ, 92°, 37°)カットのニオブ酸リチウム基板を有する弾性表面波素子の伝搬損失についての特性を表わすグラフである。

図3は、(82°, θ, 37°)カットのニオブ酸リチウム基板を有する弾性表面波素子及び(90°, θ, 37°)カットのニオブ酸リチウム基板を有する弾性表面波素子の位相速度及び電気機械結合係数についての特性を表わすグラフである。

図4は、上記2つの弾性表面波素子のTCD及びPFAについての特性を表わ 15 すグラフである。

図5は、(82°, 92°, φ)カットのニオブ酸リチウム基板を有する弾性表面波素子の伝搬損失についての特性を表わすグラフである。

図 6 は、 $(\phi, \theta, 31^\circ)$ カットのタンタル酸リチウム基板を有する弾性表面 被素子の伝搬損失についての特性を表わすグラフである。

20 図7は、(φ, 91°, 31°)カットのタンタル酸リチウム基板を有する弾性 表面波素子の伝搬損失についての特性を表わすグラフである。

図8は、(85°, 91°, ϕ)カットのタンタル酸リチウム基板を有する弾性 表面波素子の伝搬損失についての特性を表わすグラフである。

図9は、弾性表面波フィルターを構成する1ポート共振器の構成を表わす平面 25 図である。

図10は、携帯電話機の全体構成を表わすブロック図である。

図11は、(90°, 90°, φ)カットのタンタル酸リチウム基板を有する弾性表面波素子の位相速度についての特性を表わすグラフである。

図12は、同上の弾性表面波素子の電気機械結合係数及び伝搬損失についての 特性を表わすグラフである。

5 図13は、(90°, 90°, φ)カットのニオブ酸リチウム基板を有する弾性 表面波素子の位相速度についての特性を表わすグラフである。

図14は、同上の弾性表面波素子の電気機械結合係数及び伝搬損失についての 特性を表わすグラフである。

図15は、オイラー角表示を説明する図である。

10

発明を実施するための最良の形態

先ず、図1~図8に示すコンピュータシミュレーション結果に基づき、ニオブ 酸リチウム基板及びタンタル酸リチウム基板における第2漏洩表面波の伝搬特性 について述べる。

15 二オブ酸リチウム基板における第2漏洩表面波

図1は、ニオブ酸リチウム基板の(ϕ , θ , 37°)カットにおいて、第2漏洩表面波の1波長当たりの伝搬損失を角度 θ の関数として表わしたものである。

図示の如く、 ϕ を90°から82°まで種々に変化させると、 θ が約85°以上において伝搬損失は徐々に減少する。

- 25 図 2 は、ニオブ酸リチウム基板の $(\phi, 92^\circ, 37^\circ)$ カットにおいて、第 2 漏洩表面波の 1 波長当たりの伝搬損失を角度 ϕ の関数として表わしたものである。

図示の如く、伝搬損失は、φが91°にて最大値となっており、φが86°以下或いは95°以上のとき0.05dB/λ以下、φが85°以下或いは96°以上のとき0.04dB/λ以下、φが84°以下或いは97°以上のとき0.03dB/λ以下、φが83°以下或いは98°以上のとき0.02dB/λ以下、φが82°以下或いは99°以上のとき0.01dB/λ以下となっている。尚、φが82°以下或いは99°以上のとき0.01dB/λ以下となっている。尚、φが80°以下及び約100°以上では、コンピュータシミュレーションによる解が得られない。これは、本発明が利用せんとする第2漏洩表面波のモードとは異なったモードが発生して、第2漏洩表面波が存在しなくなるためと考えられる。しかしながら、現実の弾性表面波素子においては、この角度範囲で、伝搬損失は極めて零に近い値をとるものと推定される。

図3は、ニオブ酸リチウム基板の $(82^\circ$, θ , 37°)カット及び $(90^\circ$, θ , 37°)カットにおいて、第2漏洩表面波の位相速度及び電気機械結合係数 K^2 を角度 θ の関数として表わしたものである。

図示の如く、第 2 漏洩表面波の位相速度については、 ϕ が 8 2 ° であるときの位相速度は、 ϕ が 9 0 ° であるときの位相速度と同様の変化を示し、全体的に左にシフトしているものの、同程度の値が得られている。又、電気機械結合係数 K^2 についても、 ϕ が 8 2 ° であるときの電気機械結合係数 K^2 は、 ϕ が 9 0 ° であるときの電気機械結合係数 K^2 と同様の変化を示し、全体的に左にシフトしているものの、同程度の値が得られている。

20 図4は、ニオブ酸リチウム基板の(82° , θ , 37°)カット及び(90° , θ , 37°)カットにおいて、第2漏洩表面波のTCD(遅延特性の温度特性)及びPFA(パワーフロー角)を角度 θ の関数として表わしたものである。

図示の如く、TCDについては、 ϕ が82°であるときのTCDは、 ϕ が90°であるときのTCDと同様の変化を示し、全体的に左にシフトしているものの、 同程度の値が得られており、 θ が85°にて最小値約68ppm/ \mathbb{C} となっている。

又、PFAについては、φが82°であるときのPFAは、φが90°である ときのPFAに比べ、全体的に小さくなっており、 θ が $60^{\circ} \sim 120^{\circ}$ の全範 囲に亘って2deg以下の値が得られている。

図 5 は、ニオブ酸リチウム基板の $(82^\circ, 92^\circ, \phi)$ カットにおいて、第2 5 漏洩表面波の1波長当たりの伝搬損失を角度ψの関数として表わしたものである。 図示の如く、伝搬損失は、 ϕ が4.4°以下のとき $0.05dB/\lambda$ 以下、 ϕ が42°以下のとき0.04dB/λ以下、ψが40°以下のとき0.03dB/λ以 下、ψが38°以下のとき0.02dΒ/λ以下、ψが36°以下のとき0.01 dB/λ以下となっている。尚、φが約34°以下では、コンピュータシミュレ - ーションによる解が得られない。これは、第2漏洩表面波のモードとは異なった モードが発生して、第2漏洩表面波が存在しなくなるためと考えられる。しかし ながら、現実の弾性表面波素子においては、この角度範囲で、伝搬損失は極めて 零に近い値をとるものと推定される。

下記表1は、本発明のニオブ酸リチウム基板の(82°, 92°, 37°)カッ トにおける伝搬特性、及び従来例のニオブ酸リチウム基板の(90°, 90°, 3 7°)カットにおける伝搬特性を表わしている。

(表1)

10

15

20

25

| | 本 発 明 | 従来例 |
|--------------------|---------------|---------------|
| カット方位 | (82°,92°,37°) | (90°,90°,37°) |
| 伝搬損失(dB/λ) | 0.00362 | 0.06447 |
| 位相速度(m/s) | 7304.99087 | 7366.02862 |
| K ² (%) | 10.924 | 12.906 |
| TCD(ppm/℃) | 68.4119 | 68.2473 |
| PFA(°) | 1.665 | -0.096 |

上記表1に示す如く、本発明における伝搬損失は、従来例における伝搬損失の 約1/20と、大幅に減少した値となっている。又、位相速度、電気機械結合係

20

数 K^2 、及びTCDは、従来例と同程度の値が得られている。PFAについては、従来例のPFAの絶対値に比べ大きな値となっているが、弾性表面波素子としての動作に支障はない。

ニオブ酸リチウム基板においては、カット面及び弾性表面波伝搬方向を(0°~86°,73°~118°,0°~44°)或いは(95°~180°,73°~118°,0°~44°)の範囲、望ましくは(0°~83°,83°~105°,0°~38°)或いは(98°~180°,83°~105°,0°~38°)の範囲、更に望ましくは(82°,92°,37°)に設定することにより、従来と同程度の高い位相速度及び大きな電気機械結合係数を維持して、伝搬損失を減少させることが出来る。

タンタル酸リチウム基板における第2漏洩表面波

図 6 は、タンタル酸リチウム基板の $(\phi, \theta, 31^\circ)$ カットにおいて、第 2 漏洩表面波の 1 波長当たりの伝搬損失を角度 θ の関数として表わしたものである。

図示の如く、 ϕ を90°から85°まで種々に変化させると、 θ が約90°以 上約120°以下の範囲において、伝搬損失は徐々に減少する。

 ϕ が85°であるとき、伝搬損失は、 θ が約60°以上約91°以下の範囲では θ が増大するにつれて減少し、約110°以上約120°以下の範囲では θ が増大するにつれて増加している。尚、 θ が約91°以上約110°以下の範囲では、コンピュータシミュレーションによる解が得られない。これは、第2漏洩表面波のモードとは異なったモードが発生して、第2漏洩表面波が存在しなくなるためと考えられる。しかしながら、現実の弾性表面波素子においては、この角度範囲で、伝搬損失は極めて零に近い値をとるものと推定される。

又、伝搬損失は、θが80°以上120°以下のとき0.005dB/λ以下、 θが82°以上118°以下のとき0.004dB/λ以下、θが85°以上11 6°以下のとき0.003dB/λ以下、θが87°以上114°以下のとき0. 002dB/λ以下、θが89°以上112°以下のとき0.001dB/λ以下 となっている。

図7は、タンタル酸リチウム基板の(ϕ , 91°, 31°)カットにおいて、第 2 漏洩表面波の1 波長当たりの伝搬損失を角度 ϕ の関数として表わしたものである。

- 2 図示の如く、伝搬損失は、φが89°にて最大値となっており、φが87°以下或いは91°以上のとき0.005dB/λ以下、φが86°以下或いは92°以上のとき0.004dB/λ以下、φが85°以下或いは93°以上のとき0.002dB/λ以下、φが85°以下或いは93°以上のとき0.002dB/λ以下、φが84°以下或いは94°以上のとき0.001dB/λ以下となっている。尚、φが約83°以下及び約95°以上では、コンピュータシミュレーションによる解が得られない。これは、第2漏洩表面波のモードとは異なったモードが発生して、第2漏洩表面波が存在しなくなるためと考えられる。しかしながら、現実の弾性表面波素子においては、この角度範囲で、伝搬損失は極めて零に近い値をとるものと推定される。
- 15 図 8 は、タンタル酸リチウム基板の(85°,91°, ϕ)カットにおいて、第 2 漏洩表面波の1 波長当たりの伝搬損失を角度 ϕ の関数として表わしたものである。

図示の如く、伝搬損失は、φが44°以下のとき0.005dB/λ以下、φが41°以下のとき0.004dB/λ以下、φが39°以下のとき0.003dB

20 /λ以下、φが36°以下のとき0.002dB/λ以下、φが34°以下のとき
0.001dB/λ以下となっている。尚、φが約30°以下では、コンピュータ
シミュレーションによる解が得られない。これは、第2漏洩表面波のモードとは
異なったモードが発生して、第2漏洩表面波が存在しなくなるためと考えられる。
しかしながら、現実の弾性表面波素子においては、この角度範囲で、伝搬損失は
25 極めて零に近い値をとるものと推定される。

下記表 2 は、本発明のタンタル酸リチウム基板の(85°, 91°, 31°)に

おける伝搬特性、及び従来のタンタル酸リチウム基板の(90°, 90°, 31°) における伝搬特性を表わしている。

(表2)

15

25

| | | 本 発 明 | 従 来 例 |
|---|--------------------|---------------|--------------------|
| 5 | カット方位 | (85°,91°,31°) | (90°,90°,31°) |
| | 伝搬損失(dB/λ) | 0.00010 | 0.00617 |
| | 位相速度(m/s) | 6238.93060 | 6 2 6 3. 5 2 8 9 1 |
| | K ² (%) | 1.549 | 1.798 |
| | TCD(ppm/℃) | 46.9036 | 47.1104 |
| | PFA(°) | 4.430 | 4.081 |

上記表2に示す如く、本発明における伝搬損失は、従来例における伝搬損失の約1/60と、大幅に減少した値となっている。又、位相速度、電気機械結合係数 K^2 、及びTCDは、従来例と同程度の値が得られている。PFAについては、従来例のPFAの絶対値に比べ大きな値となっているが、弾性表面波素子としての動作に支障はない。

タンタル酸リチウム基板においては、面方位及び弾性表面波伝搬方向を $(0^\circ \sim 87^\circ, 80^\circ \sim 120^\circ, 0^\circ \sim 44^\circ)$ 或いは $(91^\circ \sim 180^\circ, 80^\circ \sim 120^\circ, 0^\circ \sim 44^\circ)$ の範囲、望ましくは $(0^\circ \sim 85^\circ, 87^\circ \sim 114^\circ, 0^\circ \sim 36^\circ)$ 或いは $(93^\circ \sim 180^\circ, 87^\circ \sim 114^\circ, 0^\circ \sim 36^\circ)$ の範囲、更に望ましくは $(85^\circ, 91^\circ, 31^\circ)$ に設定することにより、従来と同程度の高い位相速度及び大きな電気機械結合係数を維持して、伝搬損失を減少させることが出来る。

尚、図1乃至図8に示す特性は、コンピュータシミュレーションによるものであるが、本実施例で採用した前述の特性評価手法に、例えば弾性表面波素子のモデル化に伴う多少の誤差があったとしても、その誤差は図1乃至図8のグラフの横軸方向には殆ど発生しないと考えられる。

次に、本発明を、携帯電話機の弾性表面波フィルターを構成すべき弾性表面波 素子に実施した例につき、図面に沿って具体的に説明する。

本実施例に係る弾性表面波フィルターは、図9に示す弾性表面波素子(1)を1 或いは複数組み合わせて構成され、弾性表面波素子(1)は、図示の如く、基板(10)の表面に一対の櫛形電極(11)(11)と格子状の反射器(12)(12)を形成したものである。

尚、二才ブ酸リチウム基板においては、面方位及び弾性表面波伝搬方向がオイラー角表示で(0°~86°,73°~118°,0°~44°)或いは(95°~180°,73°~118°,0°~44°)の範囲、望ましくは(0°~83°,0°~38°)の範囲、更に望ましくは(82°,92°,37°)となる様に設定される。又、タンタル酸リチウム基板においては、面方位及び弾性表面波伝搬方向がオイラー角表示で(0°~87°,80°~120°,0°~44°)或いは(91°~180°,80°~120°,0°~44°)の範囲、望ましくは(0°~85°,87°~114°,0°~36°)或いは(93°~180°,87°~114°,0°~36°)の範囲、更に望ましくは(85°,91°,31°)となる様に設定される。

図10は、本実施例の携帯電話機の全体構成を表わしている。ここで、バンドパスフィルター(22)(32)として、上記弾性表面波フィルターが採用される。又、分波器(3)は、送信周波数の音声信号を通過させるフィルターと受信周波数の音声信号を通過させるフィルターによって構成され、これらのフィルターとして上記弾性表面波フィルターが採用される。又、IF回路(4)は、1或いは複数の高周波フィルターを具え、これらの高周波フィルターとして上記弾性表面波フィルターが採用される。

25 図示の如く、アンテナ(2)によって受信された音声信号は、先ず分波器(3)に 供給されて受信周波数の音声信号が取り出され、増幅器(21)に供給されて増幅さ

れ、更にバンドパスフィルター(22)に供給されてノイズ信号が除去される。これによって得られた信号は、ミキサ(23)に供給されて、IF回路(4)からの信号に基づき受信周波数よりも周波数の低い第1周波数信号に変換され、IF回路(4)に供給されて更に周波数の低い第2周波数信号に変換される。そして、IF回路(4)から出力された第2周波数信号は、復調器(24)に供給されて復調された後、時分割多重回路(5)及び音声信号処理回路(6)を経てスピーカ(7)に供給される。一方、マイク(8)からの音声信号は、音声信号処理回路(6)及び時分割多重回路(5)を経て変調器(34)に供給されて変調された後、IF回路(4)に供給されて、マイク(8)からの音声信号よりも周波数の高い第3周波数信号に変換される。そして、IF回路(4)から出力された第3周波数信号は、ミキサ(33)に供給されて更に周波数の高い送信周波数の音声信号に変換され、バンドパスフィルター(32)に供給されてノイズ信号が除去される。これによって得られた信号は、増幅器(31)に供給されて増幅され、分波器(3)を経てアンテナ(2)から送信される。

上述の如く、本発明では、ニオブ酸リチウム基板及びタンタル酸リチウム基板 における第2漏洩表面波を理論的に研究した結果、これらの基板について夫々、 最適なカット面及び弾性表面波伝搬方向を見出した。これによって、従来よりも 高い周波数帯域に対応可能な弾性表面波フィルターを得ることが出来る。そして、 携帯電話機に装備される高周波フィルターとして、該弾性表面波フィルターを採用することにより、携帯電話機の高性能化を図ることが出来る。

20 産業上の利用可能性

本発明に係る弾性表面波素子は、携帯電話機等の通信機器における高周波フィルター、信号処理用遅延線等の回路素子として用いるのに適している。

請求の範囲

1. ニオブ酸リチウムからなる圧電基板上に、弾性表面波を伝搬させるための電極を形成した弾性表面波素子に於いて、該圧電基板のカット面及び弾性表面波伝搬方向を、オイラー角表示で (ϕ, θ, ϕ) 及びこれと実質的に等価な範囲とするとき、 ϕ 、 θ 及び ϕ を下記数式の範囲に設定したことを特徴とする弾性表面波素子。

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 8.6^{\circ}$

 $7.3^{\circ} \le \theta \le 1.1.8^{\circ}$

 $0^{\circ} \leq \psi \leq 44^{\circ}$

10 2. φ、θ及びψを下記数式の範囲に設定したことを特徴とする請求の範囲第1 項に記載の弾性表面波素子。

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 83^{\circ}$

 $8.3^{\circ} \le \theta \le 1.0.5^{\circ}$

 $0^{\circ} \leq \psi \leq 3.8^{\circ}$

15 3. ニオブ酸リチウムからなる圧電基板上に、弾性表面波を伝搬させるための電極を形成した弾性表面波素子に於いて、該電圧基板のカット面及び弾性表面波伝搬方向を、オイラー角表示で(ϕ , θ , ϕ)及びこれと実質的に等価な範囲とするとき、 ϕ 、 θ 及び ϕ を下記数式の範囲に設定したことを特徴とする弾性表面波素子。

20 $9.5^{\circ} \le \phi \le 1.8.0^{\circ}$

 $7.3^{\circ} \le \theta \le 1.1.8^{\circ}$

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 4.4^{\circ}$

4. φ、θ及びψを下記数式の範囲に設定したことを特徴とする請求の範囲第3項に記載の弾性表面波素子。

 $98^{\circ} \leq \phi \leq 180^{\circ}$

$$83^{\circ} \leq \theta \leq 10^{\circ}5^{\circ}$$

$$0^{\circ} \leq \phi \leq 3.8^{\circ}$$

5. タンタル酸リチウムからなる圧電基板上に、弾性表面波を伝搬させるための 電極を形成した弾性表面波素子に於いて、該圧電基板のカット面及び弾性表面波 伝搬方向を、オイラー角表示で(φ, θ, ψ)及びこれと実質的に等価な範囲とす るとき、φ、θ及びψを下記数式の範囲に設定したことを特徴とする弾性表面波 素子。

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 8.7^{\circ}$

 $80^{\circ} \le \theta \le 120^{\circ}$

10 0° $\leq \phi \leq 4.4$ °

6. ϕ 、 θ 及び ϕ を下記数式の範囲に設定したことを特徴とする請求の範囲第5項に記載の弾性表面波素子。

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 8.5^{\circ}$

 $8.7^{\circ} \le \theta \le 1.1.4^{\circ}$

15 $0^{\circ} \leq \phi \leq 3.6^{\circ}$

20

7. タンタル酸リチウムからなる圧電基板上に、弾性表面波を伝搬させるための電極を形成した弾性表面波素子に於いて、該圧電基板のカット面及び弾性表面波伝搬方向を、オイラー角表示で(ϕ , θ , ϕ)及びこれと実質的に等価な範囲とするとき、 ϕ 、 θ 及び ϕ を下記数式の範囲に設定したことを特徴とする弾性表面波素子。

 $9.1^{\circ} \leq \phi \leq 1.8.0^{\circ}$

 $80^{\circ} \le \theta \le 120^{\circ}$

 $0^{\circ} \leq \psi \leq 4.4^{\circ}$

8. φ、θ及びψを下記数式の範囲に設定したことを特徴とする請求の範囲第7 25 項に記載の弾性表面波素子。

 $93° \le \phi \le 180°$

15

25

 $8.7^{\circ} \le \theta \le 1.1.4^{\circ}$

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 3.6^{\circ}$

9. 少なくとも1つの弾性表面波素子からなる弾性表面波フィルターを具えた携帯電話機において、前記弾性表面波素子は、ニオブ酸リチウムからなる圧電基板上に弾性表面波を伝搬させるための電極が形成され、該圧電基板のカット面及び弾性表面波伝搬方向が、オイラー角表示で(φ, θ, ψ)及びこれと実質的に等価な範囲とするとき、φ、θ及びψが下記数式の範囲に設定されていることを特徴とする携帯電話機。

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 8.6^{\circ}$

 $7.3^{\circ} \le \theta \le 1.1.8^{\circ}$

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 4.4^{\circ}$

10 少なくとも 1 つの弾性表面波素子からなる弾性表面波フィルターを具えた携帯電話機において、前記弾性表面波素子は、ニオブ酸リチウムからなる圧電基板上に弾性表面波を伝搬させるための電極が形成され、該電圧基板のカット面及び弾性表面波伝搬方向が、オイラー角表示で(ϕ , θ , ϕ)及びこれと実質的に等価な範囲とするとき、 ϕ 、 θ 及び ϕ が下記数式の範囲に設定されていることを特徴とする携帯電話機。

 $9.5^{\circ} \leq \phi \leq 1.8.0^{\circ}$

 $7.3^{\circ} \le \theta \le 1.1.8^{\circ}$

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 4.4^{\circ}$

11. 少なくとも1つの弾性表面波素子からなる弾性表面波フィルターを具えた携帯電話機において、前記弾性表面波素子は、タンタル酸リチウムからなる圧電基板上に弾性表面波を伝搬させるための電極が形成され、該圧電基板のカット面及び弾性表面波伝搬方向が、オイラー角表示で (ϕ, θ, ϕ) 及びこれと実質的に等価な範囲とするとき、 ϕ 、 θ 及び ϕ が下記数式の範囲に設定されていることを特徴とする携帯電話機。

 $0^{\circ} \leq \phi \leq 8.7^{\circ}$

 $80^{\circ} \le \theta \le 120^{\circ}$.

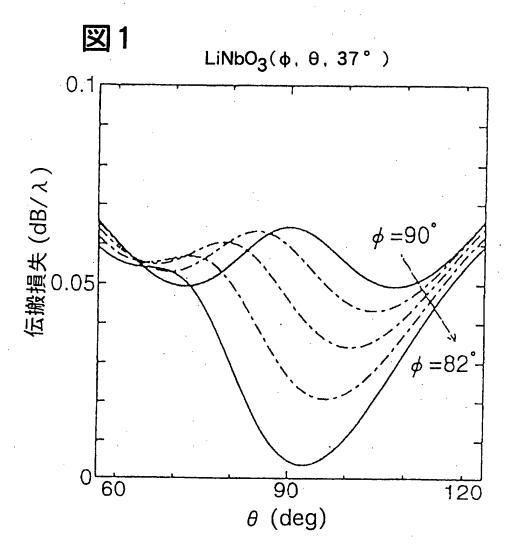
 $0^{\circ} \leq \phi \leq 4.4^{\circ}$

12. 少なくとも1つの弾性表面波素子からなる弾性表面波フィルターを具えた携帯電話機において、前記弾性表面波素子は、タンタル酸リチウムからなる圧電基板上に弾性表面波を伝搬させるための電極が形成され、該圧電基板のカット面及び弾性表面波伝搬方向が、オイラー角表示で (ϕ, θ, ϕ) 及びこれと実質的に等価な範囲とするとき、 ϕ 、 θ 及び ϕ が下記数式の範囲に設定されていることを特徴とする携帯電話機。

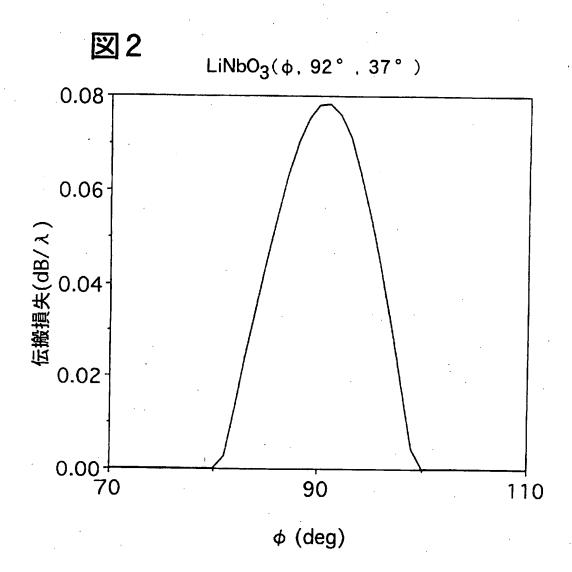
10 9 1° $\leq \phi \leq 180$ °

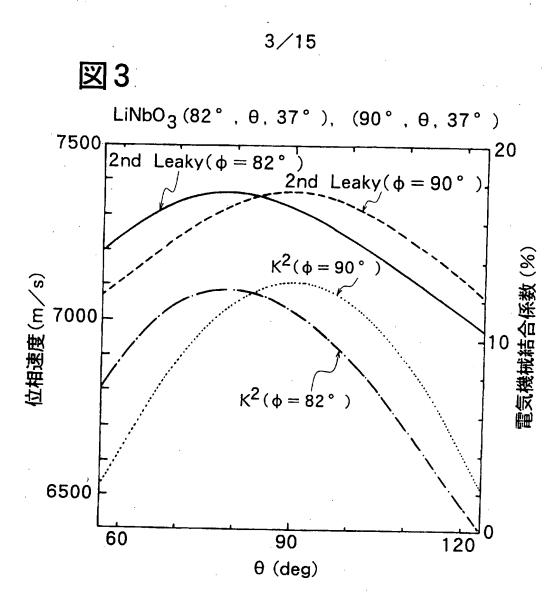
 $80^{\circ} \le \theta \le 120^{\circ}$

 $0^{\circ} \leq \psi \leq 44^{\circ}$

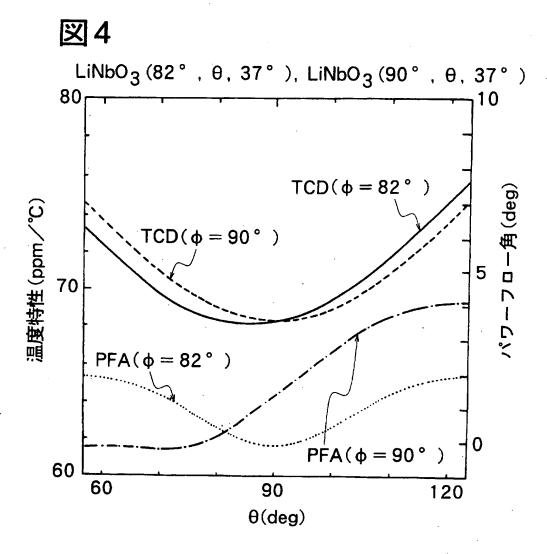


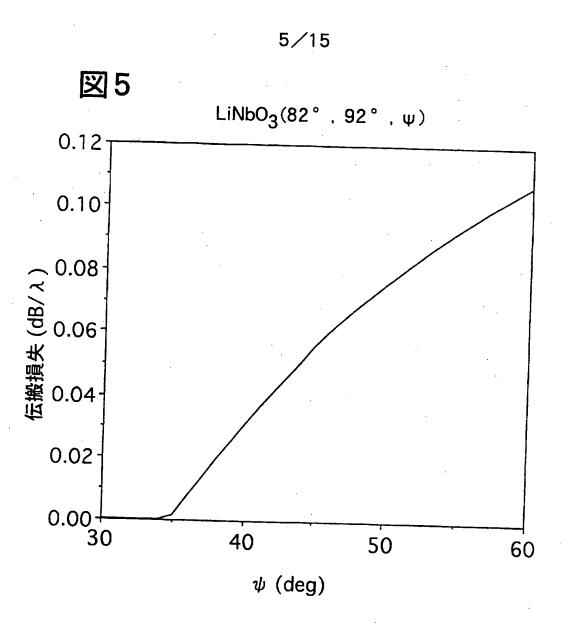


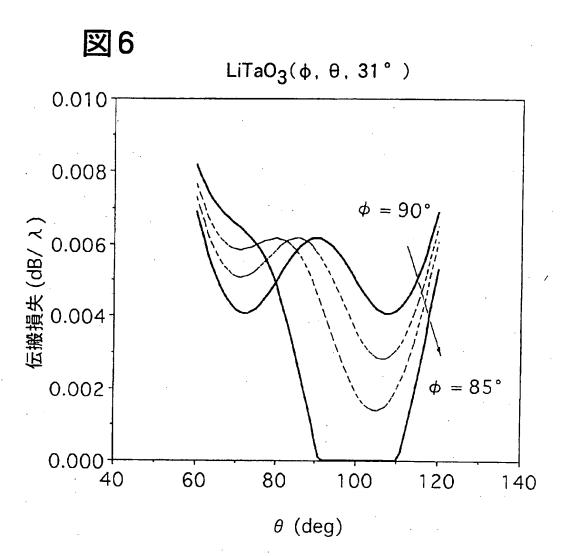


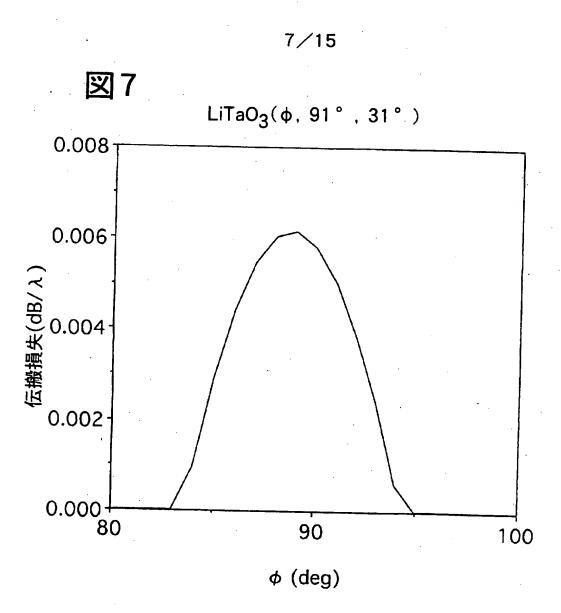




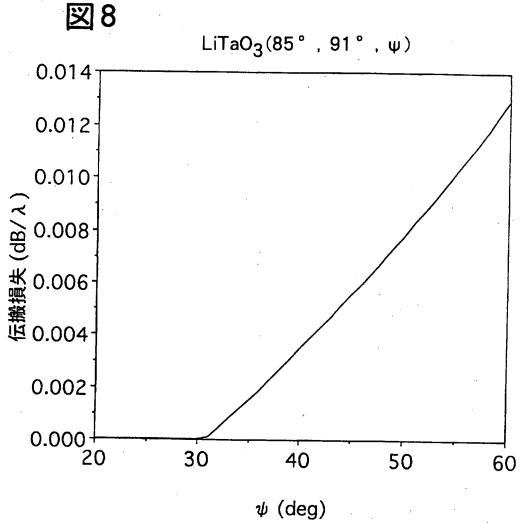


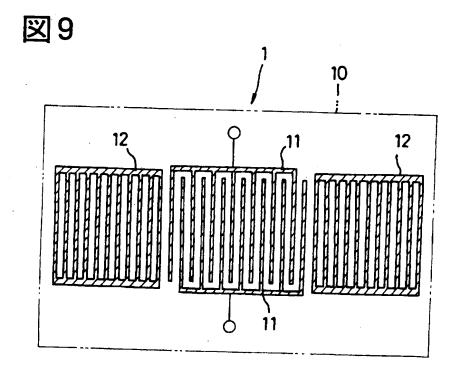


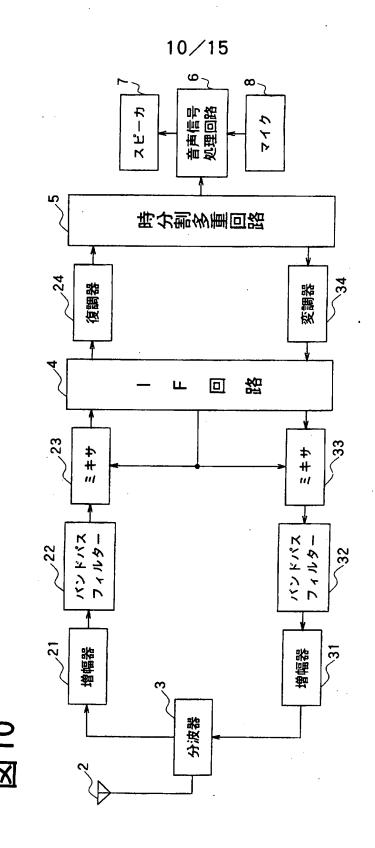




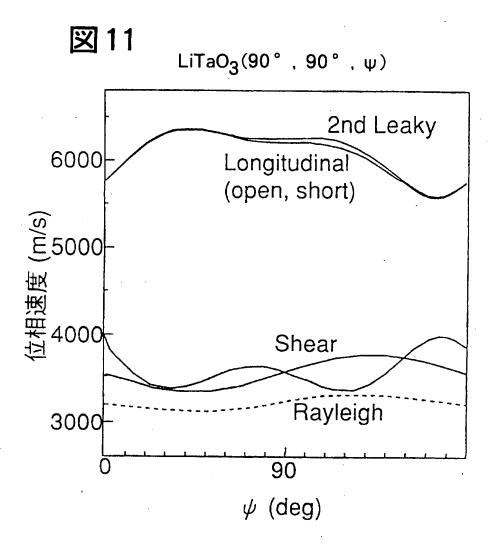


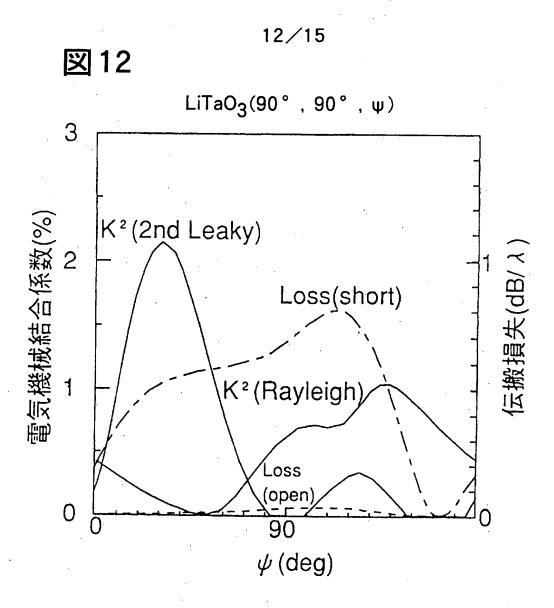




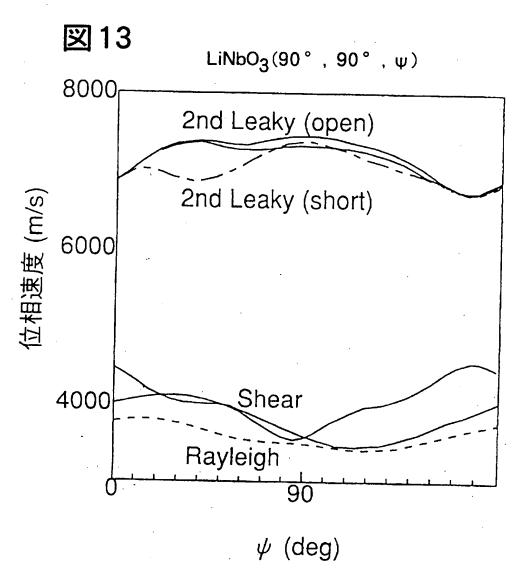




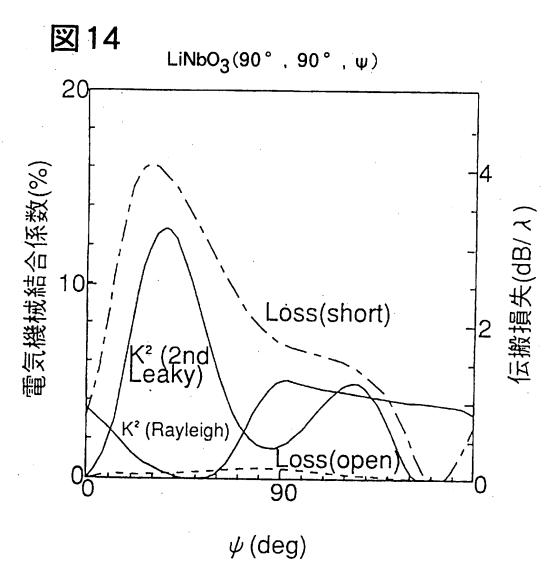




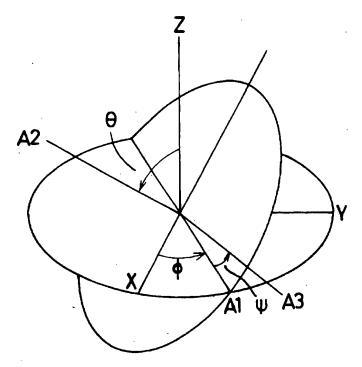












INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/00670

| A. CI | ACCITION OF COMPANY | FCI | 70297700670 | | |
|-----------------|--|--|------------------------------|--|--|
| Tn. | ASSIFICATION OF SUBJECT MATTER | • | | | |
| | 100113/143, n03119/23, H | | | | |
| Accordin | g to International Patent Classification (IPC) or to both na | tional classification and IPC | | | |
| B. FII | LDS SEARCHED | | | | |
| Minimum | documentation searched (classification system followed by cl | essification symbols) | | | |
| Int | . C1 ⁶ H03H9/145, H03H9/25, H | 03Н9/64 | | | |
| Document Ti+ | ation searched other than minimum documentation to the extension Shinan Koho 1946 | nt that such documents are included in | n the fields second at | | |
| Kok Tor | al Jitsuyo Shinan Koho 1973 oku Jitusyo Shinan Koho 1993 | - 1996 Koho | Shinan Toroku 1996 - 1997 | | |
| JOI | data base consulted during the international search (name of d | ata base and, where practicable, searc | th terms used) | | |
| | | | | | |
| | · | | | | |
| C. DOCT | JMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | | |
| Category* | | | | | |
| x | Citation of document, with indication, where appro | priate, of the relevant passages | Relevant to claim No | | |
| Λ | Shigetaka Tonami, Atsuhiro Ni | shikata, Yasutaka | 1 - 12 | | |
| | Wave Propagating through Lime | rface Acoustic | | | |
| | ~~~ octates (ID Nababee) " b~ | 000int | | | |
| | | nd +ba | , | | |
| | of Ultrasonic Electronics PB- (1994) | 12, pp. 185-186, | ł | | |
| | (1334) | | | | |
| P | JP, 8-316781, A (Yasutaka Shir | ni zu l | 1 - 12 | | |
| | November 29, 1996 (29 11 ac) | | | | |
| 1 | $c_{1a_{1}m}$; paragraphs (0020) +0 (0 | 0029); Figs. 1 to 6 | | | |
| | (Family: none) | <u>-</u> | | | |
| 1 | | | , | | |
| | | | | | |
| 1 | | · | | | |
| | | | | | |
| ł | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Further | documents are listed in the continuation of Box C. | See patent family annex. | | | |
| Special ca | tegories of cited documents: "T" | later document nublished after the inter- | antin-of-GU | | |
| to be of pa | defining the general state of the art which is not considered rticular relevance | date and not in conflict with the application the principle or theory underlying the i | | | |
| " carlier doc | ument but published on or after the international filing date "X" | document of particular relevance: the c | laimed investor | | |
| cited to ea | tablish the publication date of priority claim(s) or which is | considered novel or cannot be conside step when the document is taken alone | red to involve an inventive | | |
| | reason (as specified) "Y" document of particular relevance: the claimed in the comment of particular relevance: the claimed in the comment of particular relevance: | | | | |
| | means the document is | | | | |
| | sublished prior to the international filing date but later than date claimed | A THE POST OF THE PERSON SETTINGS IN THE | an j | | |
| te of the act | 19) completing of at 1 | document member of the same patent fa | 1 | | |
| | 1007 (00 0= | f mailing of the international search | - | | |
| uy 0 | , ±337 (08. 05. 97) | lay 20, 1997 (20. 0 | 5. 97) | | |
| me and maili | ng address of the ISA/ Author | ized officer | | | |
| Japan | ese Patent Office | ottioci | 1 | | |
| simile No. | j _ | N | | | |
| PCT/ISA/2 | 10 (second sheet) (July 1992) | one No. | · | | |
| | · | | | | |

| | | ESCHERE O TOTY JI S | 1700670 |
|--------------------------------|---|--|-------------------------------|
| A. 発明の Int. Cl ⁶ | D属する分野の分類(国際特許分類(I P C) H03H9/145、H03H9/25、H |) 03H9/64 | |
| B. 調査を | ·行った分野 | | |
| | ·最小限資料(国際特許分類(IPC)) | | |
| Int. Cl a | НОЗН9/145, НОЗН9/25, НО | 3H9/64 | |
| 最小限資料以日本国家 | 外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 用新案公報 1940-1996 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 日本国公 | 関実用新案公報 | | |
| 日本国実 | 用新案登録公報 1996-1997 | | |
| 中个国立 | 録実用新案公報 1994-1997 | <u> </u> | • |
| | 用した電子データベース(データベースの名) | 外、調査に使用した用語) | |
| J018 | S | | • |
| | | | |
| C. 関連す | ると認められる文献 | | |
| 引用文献の カテゴリー* | 引用分类及 及 如 如 如 | | 関連する |
| X | 引用文献名 及び一部の箇所が関連する 當波茂孝、西方教博、清水康敬「LiTaOsと | らときは、その関連する箇所の表示 | 請求の範囲の番号 |
| | 検討」、第15回超音波エレクトロニクスの 予稿集 PB-12、pp185-186、(199 | D基礎と応用に関するシンポジウム 一時涼! | 1-12 |
| P | JP、8-316781、A (清水康敬)、 96)、クレーム、[0020] - [002 | 29. 11月. 1996 (29. 11. 9]、図1ー6 ファミリなし | 1-12 |
| | | | |
| | にも文献が列挙されている。 | □ パテントファミリーに関する別緒 | 氏を参照。 |
| 6 0 | Dカテゴリー 他のある文献ではなく、一般的技術水準を示す ではあるが、国際出顧日以後に公表されたも | て出願と矛盾するものではなく、 論の理解のために引用するもの | 発明の原理又は理 |
| 日右 しく 文献 (理 「O」口頭によ | 張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 自由を付す) る開示、使用、展示等に貢及する文献 目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 | 「X」特に関連のある文献であって、当の新規性又は進歩性がないと考え「Y」特に関連のある文献であって、当上の文献との、当業者にとって自りよって進歩性がないと考えられる「&」同一パテントファミリー文献 | られるもの 咳文献と他の1以 明である組合せに |
| 国際調査を完了 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 国際調査報告の発送日 20.05 | 5.97 |
| 日本国 郵 | 名称及びあて先 特許庁 (ISA/JP) 便番号100 千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官(権限のある職員) 村上 友幸 印 電話番号 03-3581-1101 P | 5 J 7259 |

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1992年7月)